⑩日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭60-238429

@Int_Cl_4

⑪出 願 人

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)11月27日

C 22 B 34/12 1 0 2

7537-4K

審査請求 未請求 発明の数 2 (全16頁)

チタン金属スポンジ製造方法及び装置 60発明の名称

> 昭59-93923 创特

昭59(1984)5月12日 20世

アンドリユウ・エツ 砂発 明 者

アメリカ合衆国フロリダ州33940 ネイブルス トウエン

チ・マーフィー

ティーセカンド プレイス サウス ウエスト 4286 アメリカ合衆国ペンシルベニア州19063 メディアカント

メタルズ、プロダクシ ヨン、リサーチ、イン

リー ピレツジ ウエイ 17

コーポレーテツド

弁理士 杉村 暁秀 外1名 20代 理 人

- 1. 発明の名称 チタン金属スポンジ製造方法をよ び装置
- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 密閉セルシステムを用いてチタン金属スポン ジを製造するに当り、
 - A. 溶磁塩化マグネシウムを密閉セル内で電気 分解によりマグネシウム金属と塩素ガスに 分解して前記マグネシウム金属を前記塩化 マグネシウム上の溶触層として形成するス テップと、
 - B. 前配電気分解を終了させるステップと、
 - C. 次いで同一の密閉セル内で四塩化チタンを 前記マグネシウム金属の溶融層と接触させ て君元反応を生じさせてチクン金属スポン ジと塩化マグネシウムを形成するステップ ٤,
 - 0. 前記チタン金属スポンジを前記密閉セルか ら取り出すステッフと
 - を具えることを特徴とするチタン金属スポン

ジ製造方法。

- 2. 特許請求の範囲1記載の方法において、前 記覧気分解の副産物として発生した塩素ガス を別の塩化処理装置内で適当な条件の下でチ タン鉱石ノコークス混合物と反応させて前記 還元反応に使用する四塩化チタンを形成する と共にこの四塩化チタンを前記密閉セルに供 給するステップを含むことを特徴とするチタ ン金属スポンジ製造方法。
- 3. 特許請求の範囲1または2記載の方法にお いて、前記電気分解に使用される電解陽極を 前記電気分解の終了後であって前記四塩化チ タンとマグネシウム金属との接触前に、前記 密閉セルから、セル内部を空気にふれさせる ことなく除去するスナップをふくむことを特 徴とするチタン金属スポンジ製造方法。
- 4. 特許請求の範囲1または2記載の方法にお いて、前記チタン金属スポンジを前記密閉セ ル内のコンテナ内に堆積させ、このコンテナ を前記チタン金属スポンジのセル内からの取

特別昭60-238429(2) 離するスナップをふくむことを特徴とするチタン金属スポンジ製造方法。

り出し前に前記密閉セル内を上昇させて、セ

ル内部を空気にふれさせることなく前記チタ

ン金属スポンジから塩化マグネシウムを流出

させるステップを含むことを特徴とするチタ

ン金属スポンジ製造方法。

- 6. 特許請求の範囲1又は2記載の方法において、前記還元反応の終了後に前記チタン金属スポンジを塩化マグネシウムを重力により分
- 7. チタン金属スポンジを製造する密閉装置に おいて、チタン鉱石をコークス及び塩素と反 応させて四塩化チタンを生成する塩素処理装 置と、塩化マグネシウムから電気分解により マグネシウムと塩素を発生し得る単一セルと 、前記電気分解により発生した塩素を前記塩 素処理装置に供給する第1事管及び送給手段 と、所定量のマグネシウム金属が前記単一セ・ ル内に塩化マグネシウム上に浮液体層として 形成されたときに電気分解を停止させる電源 及び接続手段と、前記塩素処理装置の四塩化 チタン生成物を前記セルに、前記電気分解の 終了後にのみ供給して前記セル内でマグネシ ウム金属の俘被体層と還元反応を生じさせて チタン金属スポンジと塩化マグネシウムを生 成せしめる第2 導管及び送給手段と、前記セ ル内で分離された還元反応生成物のチタン金 属スポンジをその非反応温度まで冷却する冷

却装置と、冷却したチタン金属スポンジを前記セルから取り出す装置とを具え、前記電気 分解と前記還元反応とを単一セル内で、還元 反応生成物が空気と反応しない温度になるまで空気にふれさせることなく行うようにした ことを特徴とするチタン金属スポンジ製造装置。

- 8. 特許請求の範囲「記載の装置において、前記セルの外部にあって前記分離されたチタン金属スポンジを、これから残留マグネシウム、酸化マグネシウム及び塩化マグネシウムを蒸発させるのに必要な温度まで加熱する加熱装置を具えることを特徴とするチタン金属スポンジ製造装置。
- 9. 特許請求の範囲 7 記載の装置において、前記セルは上部セクション及び下部セクション たい 前記下部セクション内に位置する内部コンテナを具え、前記電気分解は前記コンテナが前記下部セクションにある間に行い、前記コンテナは前記下部セクションから上部セク

- 10. 特許請求の範囲 9 記載の装置において、前 記コンテナが前記下部セクションにあるとき に前記コンテナ内に挿入されるグラファイト 棒として形成された陽極と、前記コンテナを 構成する陰極を具えることを特徴とするチタ ン金属スポンジ製造装置。
- 11. 特許請求の範囲 9 記載の装置において、前記セルの下部セクションを構成するグラファイトルツボから成る関極と、前記コンテナの

延長部から成る陰極を具えることを特徴とするチタン金属スポンジ製造装置。

- 12. 特許請求の範囲11記載の装置において、 前記陰極は前記セルの下部セクションを通っ て下端が前記コンテナの底に連結された導電 性の固体株として形成されていることを特徴 とするチタン金属スポンジ製造装置。
- ・13. 特許請求の範囲11記載の装置において、 前記陽極の下端部を囲むヒータを具えること. を特徴とするチタン金属スポンジ製造装置。
 - 14. 特許請求の範囲 9 記載の装置において、前記コンテナが前記下部セクションにあるときに前記コンテナ内に導入されるグラファイト管から成る陽極と、前記コンテナから成る陰極を具えることを特徴とするチタン金属スポンジ製造装置。
 - 15、特許請求の範囲7記載の装置にいて、前記 第2導管及び送給手段は導管に沿って離間し て配置された1対のフェイルセイフ弁を具え ることを特徴とするチタン金属スポンジ製造

装置。

- 16. 特許額求の範囲 7 記載の装置において、前記第 2 導管及び送給手段に沿って前記塩素処理装置と前記セルとの間に、前記四塩化チタンを前記セルに供給する前に精製するスチルを具えることを特徴とするチタン金属スポンジ製造装置。
- 17. 特許請求の範囲?記載の装置において、前記上部セクションは細長い円筒状の管を具えることを特徴とするチタン金属スポンジ製造装置。
- 18. 特許請求の範囲 7 記載の装置において、前記上部セクションはカバーで封止され、前記第1 導管及び送給手段は前記カバーを通して結合され、且つ前記塩素処理装置と前記上の指令ションとの間に配置された形張室及びチを具え、前記第 1 導管及び送給手段内のサージ圧力を抑圧するようにしたことを特徴とするチタン金属スポンジ製造装置。
 - 19. 特許請求の範囲で記載の装置において、チ

- 20. 特許請求の範囲11記載の装置において、 前記下部セクションに電気的に結合された電力入力端子を具えることを特徴とするチタン 金属スポンジ製造装置。
- 21. 特許請求の範囲19記載の装置において、 前記上部及び下部導管は一方が他方に部分的 に挿入されたものとし、前記弁のうち上部の 弁が開いて前記下部導管に前記混合物を充填 し、かかる後にこの弁が閉じ下部の弁が開い て前記下部導管の中味が前記塩素処理装置に

開放されるように構成されていることを特徴 とするチタン金属スポンジ製造装置。

- 22. 特許請求の範囲21配載の装置において、 前記上部導管は前記下部導管より大きい容積 を有することを特徴とするチタン金属スポン ジ製造装置。

特開昭60-238429(4)

の冷却後に取り出す際に上下に分離することができるようになっており、且つ還元反応の終了時に前記コンテナを下部セクションから、少なくとも前記上部セクション近くまで上昇させる持ち上げ機構を具えていることを特徴とするチタン金属スポンジ製造装置。

- 24. 特許請求の範囲 2 3 記載の装度において、前記四塩化チタン送給装置は四塩化チタンと同時に不活性ガスをフラッシャントとして導入する弁を具えることを特徴とするチタン金属スポンジ製造装置。
- 25. 特許請求の範囲 2 3 又は 2 4 記載の装置において、前記送給装置は圧力送給装置であることを特徴とするチタン金属スポンジ製造装置。
- 26. 特許請求の範囲 2 3 又は 2 4 記載の装置において、前記送給装置は重力送給装置であることを特徴とするチタン金属スポンジ製造装置。
- 27. 特許請求の範囲 2 7 記載の装置において、

前記セルは1対の重量した上部及び下部セク ションから成り、該セルの下部セクション内 に上端開口コンテナを具え、該セルの上端に キャップを具え、終キャップを貫通して前記 上緯開口にコンテナ内まで延在する第1電極 と、前記セル内に配置された第2電極と、電 顧と、前配第1及び第2電極を電源に結合す 、る回路と、塩素をチタン鉱石とコークスとの 混合物と反応させて四塩化チタンを精製し得 る塩素処理装置と、前記セル内での電気分解 中に生ずる塩素ガスを前記混合物との反応の ために前配塩素処理装置に供給する導管と、 前記塩素処理装置により生成された四塩化チ タンを前記キャップを通して前記コンテナに ・供給する送給装置と、前記コンテナに結合さ れ前記コンテナを前記セルの上部セクション と下部セクションとの間で上昇および下降さ せる装置を具え、前配セルの上部及び下部セ クションは還元処理及びその生成物の冷却後 に分離して前記コンテナを取り出すことがで

きるようになっており、前記コンテナは電気 分解及び超元処理中は下部セクション内に位 置させ、超元処理及び冷却の終了後に取り出 しのために上部セクション内に位置させることができるように構成されていること特徴と するチタン金属スポンジ製造装置。

- 28. 特許請求の範囲29記載の装置において、 前記四塩化チタンの送給装置は選択的に除去 し、前記第1電極と入れ換えることができる ように構成されていることを特徴とするチタン金属スポンジ製造装置。
- 29. 特許請求の範囲 2 1 記載の装置において、 チタン鉱石とコークスの混合物は前記塩素処理装置に制御したバッチで供給することを特 徴とするチタン金属スポンジ製造装置。
- 30. 特許請求の範囲 2.7 記載の装置において、 前記四塩化チタン生成物を受け取り貯蔵する 貯蔵所と、前記塩業処理装置から四塩化チタ ンをこの貯蔵所に送給する送給装置とを具え ることを特徴賭するチタン金属スポンジ製造

装置。

- 31. 特許請求の範囲 3 0 記載の装置において、 四塩化チタンは塩素処理装置から前記貯蔵所 に圧力送給により送給することを特徴とする チタン金属スポンジ製造装置。
- 32. 特許請求の範囲30記載の装置において、 四塩化チタンは塩素処理装配から前記貯蔵所 に重力送給により送給することを特徴とする チタン金属スポンジ製造装置。
- 33.・特許請求の範囲 2 7 記載の装置において、 チタン歓石/コークス混合物を混合体を提供 2 次に供給する前記送給 3 前記度 2 がお記度 2 がお記度 2 がお記度 2 がお記度 2 がおいた 2 がおいた 2 がおいた 3 がおいた 3 がおいた 3 がいた 4 がいた 4 がいた 5 がいた

超へ放出せしめる第1及び第2弁と、前記ホッパから前記コラムへ供給される混合物のオーパフローを捕捉するランプと、前記ランプからオーパフロー混合物をうけとるといを具えることを特徴とするチタン金属スポンジ製造設置。

- 34. 特許請求の範囲 3 3 記載の装置において、 前記上部コラムセクションは下部コラムセク ションより大きい容積を有することを特徴と するチタン金属スポンジ製造装置。
- 35. 特許請求の範囲33記録の装置において、 チタン鉱石ノコークス混合物は前配塩素処理 装置の上端部に導入することを特徴とするチ タン金属スポンジ製造装置。
- 36. 特許請求の範囲 3 0 記載の装置において、 四塩化チタン送給装置は塩素処理生成物を前 記貯蔵所に送給する前にこの生成物からその 中に存在する四塩化チタンより低い温度で蒸 発する微量還元素を取り除く蒸溜装置をよく むことを特徴とするチタン金属スポンジ製造

装留。

- 37. 特許請求の範囲36記載の装置において、 前記蒸溜装置は前記四塩化チタン送給装置に 直列に結合された順次に動作する1対のスチ ルを具えることを特徴とするチタン金属スポ ンジ製造装置。
- 3. 発明の詳細な説明

発明の背景

本発明はルチル鉱石から略々純粋なチタン金属スポンジを回収する方法に関するものであり、特にルチル鉱石から略々純粋なチタン金属スポンジを得る単一セル自己補給式電解方法及び装置を提供するものである。

船どのチタン金属はその鉱石の塩素処理;発生したTiCl。の分離及び精製;TiCl。をマグネシウム、ナトリウムまたはカルシウムのような活性金属を使用してチタン金属に電元する処理及び超元用金属及び塩素を再使用のために電解的に回収する処理により生産されている。

チタン金属をその鉱石から得る他の公知の意元 方法は米国特許第2205854号により提案されているクロルの方法である。

米国特許第2890112号にはウインタにより、四塩化チタンの意元によりチタン金属を得るに当りマグネシウムと塩素を再使用のために回収するようにした方法が開示されている。ウム・ログスと一緒に電気分解することを示唆しているナトリウム金属を使用することを示唆してい

る。塩素ガスはチタン鉱石ノコークス混合物と反応する。還元反応はマグネシウムを単独で使用しない。溶融ナトリウムを使用する方法は危険であり 且つ費用がかかる。

米国特許第2618549号には四塩化チタンのようなハロゲン化チタンをカセイソーダの製造に使用される水銀アマルガム塩素セルにおいて発生されるようなアルカリ金属アマルガムを用いて透元することによりチタンをその鉱石から得る方法が開示されている。電気分解で生ずる塩素を使用して酸化チタン鉱石から四塩化チタンを発生させる。

アマルガム反応体はその生成後に分離され、反応容器に四塩化チタンと一緒に加えられる。 反応は不活性ガスの存在下において反応体を強制的に提弁しながら行われる。 反応の外了時に移動により別の炉に移地成功をのとなる。 次の生成物は先ず蒸溜さて水銀がれる。 次いでこの生成物は先ず蒸溜さて水銀がい出され、斯かる後に残留材料が1500°F以上に加熱されて塩化ナトリウムが分離される。

特開昭60-238429(6)

類次の精製行程を行うことが示唆されている。この方法は危険でしかも高価な水銀及びナトリウムを使用する必要があるのみならず、大きな装置及び加数の行程を必要とすると共にカセイソーダ生産プラントに近接させてこれに結合しなければならない。

他の既知の方法は米国特許第 2 5 5 6 7 6 3 号、同第 2 5 6 7 8 3 号、同第 2 5 8 6 1 3 4 号、同第 2 6 0 7 6 7 4 号、同第 2 6 2 1 1 2 1 号、同第 2 6 9 4 6 5 3 号及び同第 2 8 1 2 2 5 0 号に明示されている。

チタン鉱石をマグネシウム金属で意元する慣例の方法に固有の問題の中で特に安全の面で最も重大なものはマグネシウム金属が空気にさらされたときに生ずる。

チタンスポンジを生産する慣例の方法では選元 反応の進行につれて反応セルから塩化マグネシウムを排出させる。排出された塩化マグネシウムを 再使用のために電気分解してマグネシウム金属を 精製し、これをセルから取り出しインゴットとし

て鉄造する。次いでこれらインゴットをスチールレトルト内に置き、溶触する。得られた溶散マグネシウムを四塩化チタンとの反応用の別の容器に転送するか、同じ容器内に供給する。

マグネシウムとの四塩化チタンの電元反応は発熱反応であり、副産物の塩化マグネシウムは約1400°Fになる。これがため塩化マグネシウムは溶融している。慣例の方法では発熱反応中に放出される熱が浪費され、即ち有効に利用されていない。

個例の方法において生ずる別の問題は精製されたチタン金属と副産物の塩化マグネシを取り出す方法にある。個例の方法では反応容器をかり出る。冷却後、オペレタがジャョクが現立のような物理的装置を使用している。ないではないのでで、 が利を文字とおり粉々に砕く必要がある。ないのない。 が和中の不純物が発生塩素又は塩化マグネシいら に応も生する。

チタン金属の製造処理は、熱いチタン金属は空

傾例の方法では、マグネシウムインゴットを希釈酸板中にひたして表面の酸化物を除去し、次次で洗浄及び乾燥する。乾燥したマグネシウムインゴットを円筒状平底スチール容器中に殴会し、カバーを所定位置に容接し、容器中の空気を真空除去し、次いで英空を解除してヘリウム又はアルゴットを含むこの容器

特開昭60~238429(ア)

を垂直円筒炉内に置き、電気的に又は燃料の火災で加熱する。マグネシウムが熔融し始めるした門塩化チタンを注意深した割倒したで、精製した四塩化チタンを注意ス圧力は内内で、海入する。ないように維持する。の壁を経て消散されるように制御し、容器の壁を経て消散されるように制御し、容器の壁をである。 1000に維持するのに外部が必要ないようにしている。

従って、チタンンの生成及び生成されたチタンの精製において危険性の低減、コストの低減 (特にエネルギーコストの低減)、精製チタンの 純度の向上及び精製されたチタンの取り出しを改 善する必要がある。

また、反応体の取扱いを一層良好にすると共に 反応体の空気との接触を一層少なくすることも満 足させるべき重要な条件である。

発明の概要

本発明システムは単一の電解/反応セル具え、

麗は高純度のチクン金属スポンジを値かな使用反応体の損失及び最低の使用エネルギーで高い動作効率をもって生産することができ、本発明は特に電気分解及び還元工程を単一の容器中で行う点に特徴がある。

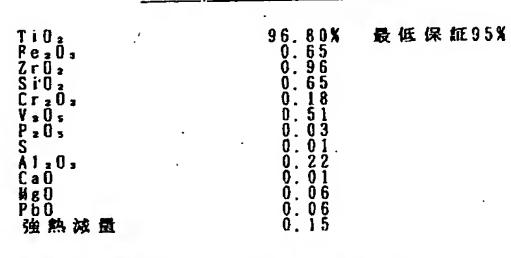
本発明システムで使用する基本的な化学反応を 第1図に例示する。図中の矢印は生成とリサイク ルとのリンクを示す。

基本的には、塩化マグネシウムを電気分解してマグネシウムを発生させ、このマグネシカ通元が、ロゲン化チタン及び塩素がスと反応する。塩素がスはチタン鉱石及びコークスとの反応体として使用して四塩化チタンをはしての活性ハロゲン化物を上述の電気分解により得られたマグネシウムにより還元する。ルチル鉱石の代表的な組成の一例を次表」に示す。

好適実施例の説明

上述したように、本発明はルチル鉱石のような 天然産のチタン鉱石から略々純粋なチタン金属を 得る新規な密閉システムに関するものである。本 システム、特に本システムに組み込まれる改良装

> 表 I ルチル鉱石 オーストラリア産 代表的な化学分析結果



代表的なふるい分け分析結果(粒子)

プラス 52 メッシュ 0.3 " 72 " 9.5 " 100 " 55.9 " 150 " 30.9 " 200 " 3.1 受血 0.3

200 メッシュ、325メッシュ及び400 メッシュ粒状原料はシンシナチから装詰めで入手する。粒状原料はばら荷で入手することもできる。

コークス(炭素源)と前記ルチルチタン鉱石の 混合物を以後塩素処理装置と称す容器に導入し、 この容器に塩化マグネシウムの電気分解中に発生 した塩素ガスを加える。

超解処理で発生したマグネシウムは単一の電解 **/反応セル中に残し、他方の塩果とルチル鉱石/** コークス混合物との反応を塩素処理装置中で行わ せる。塩素処理の生成物、四塩化チタンを電解/ 反応セルに供給し、マグネシウムと反応させてス ポンジ状のチタン金属を発生させると共に、発生 した塩化マグネシウムを前記電解ノ反応セルに満 たす。

反応の温度は、マグネシウム金属、酸化マグネ シウム、微量元素等(これらは還元反応後も残存 し得る)のような不純物を蒸発(放出)するのに 十分なレベルに維持されるよう制御する。別個の 蒸溜処理を付加してもよい。

・ルチル鉱の精製は主として塩素処理中に生じ、 ここで微量元素(鉄、シリコンジルコニウム、ア ルミニウム、バナジウム及び酸化物等)がそれら

特別昭60-238429(B) の塩化物に変換され、四塩化チタンと一緒に塩素 処理装置から取り出される。取り出された四塩化 チタンをマグネシウムと反応させるために電解! 反応セルに入れる前に精製のために蒸溜する。前 記マグネシウムはこれが発生された電解ノ反応セ ル内に保持されている。

第 3 A , B C及びD図および第 4 A , B及び C図には本発明の特徴を有する電解/反応セルの 処理工程を示してある。電解/反応セルは全体を 10で示してあり、可動上部セクションおよび下部 セクション14を有するスチール円筒容器又はレト ルトを具えている。スチール上端開口精盤物コン テナ16が下部セクション14内に配置さている。コ ンテナ16には底または床18が設けられ、床18に近 接する壁に複数個の排出口20が設けられている。

加 热 素 子22 が 下 邵 セ ク シ ョ ン14 の 周 囲 に 設 け ら れている。セル10の上部セクション12は下部セク ション14の円周フランジ26に気密に固着される円 周フランジ24を有している。上部セクション12に はカバー28が気密に固着される。カバー28は軸方

管32が挿入される。管32はその長さをこれがコン テナ16の開口上端部内まで延在するよう選択する と共にこの管をもって関極として機能するグラフ ァイト棒34の通路のさやを構成する。

陽極34はカバー28及びこのカバー上に気密に固 着されると共に絶縁体38によりカパーから絶縁さ れたキャップ36を貫通して上方に突出する。キャ ップ36は出口40を有し、この出口は塩素処理装置 に至る郷質に結合することができる。リフトロッ ド12 及び14 がシール部剤46 を介してカバー28 を負 通している。このリフトロッド42,44 はコンテナ 16のリムに格接、その他の方法で結合され、第4c 図に示す処理のときにはコンテナIGを上部セクシ ョン12内に持ち上げるものである。

電解/ 反応セル10が第4A図に示す状態にある第 3人図の工程では、塩化マグネシウムがセル10の下 部セクション14に充填される。セクション14は約 1350°P に加熱され、塩化マグネシウムを熔敏す る。被体塩化マグネシウムのレベルをコンテナ16

ション12は下部セクション14の上に若座され、ポ ルトで固着される。高アンペア数の直流電圧をグ ラファイト陽極34とスチールコンテナ16との間に 印加し、辞融塩化マグネシウムを電気分解して塩 素とマグネシウム金属を発生させる。関極側に発 生する塩素ガスは陽極34を囲む管32内に捕集され、 出口40から塩素処理装置に至る導管に排出される。

電解処理中に発生したマグネシウム金属はコン テナ16(降極)の表面上に堆積し、熔融塩化マグ ネシウム中をその表面に向かって浮かび上がって いく。塩素ガスを排気する管32は、更に、塩化マ グネシウムの表面上に浮かび上がるマグネシウム 金屬48が電解/ 反応セル19を短絡するのを阻止す る砲騒体として作用する。

動作の第1サイククルにおいては、電解/反応 セル10は還元剤として使用するマグネシウム金属 と塩素処理装置に供給する塩素ガスを発生するた めの電解セルとして機能する。約80% の現在の効 率では1 ポンドのマグネシウムを発生するのに約

8 キロワット時の電力が必要とされる。同一の電力でセル10 から 3 ポンドの塩素ガスが発生すること 勿論である。

第3A、B、C及びD図は順次の処理工程を線 図的に示し、第4A、B及びC図はこれを記して まけるセルの状態を示すものである。第3ARび 第14A図は電解処理の開始である。第14A図は電気分解であり、溶散塩化マグネク ルウムのレベルをしー1で示してある。は14人の リウムの下には裕合である。は14人の 開始時のレベルレー2 は9低インドである。このが 化は発生するマグネシウム1 ポンドの 第3B図に示すようにマグネシウム上に浮い る点に注目されたい。

第2処理工程又はサイクルは第4A図に示す耐火管32の下端に達する十分な量の浮遊マグネシウムが発生するときに開始される。このとき、中心電極34をこれをかこむ耐火管32と一緒に取外す。

特開昭60-238429(9)

複数個の電解/反応セル10を用いるときは、陽極 32 とその包囲管32の組立体を第2電解/反応セル に設置し、この第2セル10内で電解を開始させる。 第48 図 に 示 す よ う に 弁52 及 び 管54 を 含 む 送 給 装 置 50を取り外した電極組立体の代わりに上部セクシ ョン12に結合する。送給装置50は四塩化チタンの 供給原をセル10のセクション12に結合する。弁52 を開き、四塩化チタンをセル10内に導入し、コン テナ16内の浮遊マグネシウム金属の上面上に落と す。不活性ガス顔56からアルゴンのような不活性 ガスを供給処理中フラッシャントとして使用して これにより四塩化チタンを導入することができる。 第30図に示すようにマグネシウム金属との反応に よりチタン金属が発生し、この混元反応工程にお けるセル10の状態を第48図に示す。チタン金属と 塩化マグネシウムを発生するこの意元反応の終了 後に、第3工程またはサイクルが開示され、四塩 化チタンの住入は止められる。第2サイクルの開 始時にはセル10で発生させるべきマグネシウム金 属1ポンド当り4ポンドの四塩化チタンを供給し

て1ポンドのチタンと4ポンドの塩化マグネシウムを発生させる。還元反応の終了時に残存する多量の塩化マグネシウムはチタン金属(スポンジの上に浮いている。この登元反応の終了時にコンテナ16をセル10の下部セクション14から上部セクション12に持ち上げて、セル内部と気によれさせることなり、は化マグネシウムを崩ったまることができる。

チクン金属を少なくとも800 °F 以下で冷却し、600 °F 近くの温度になったら、セル10を開くことができる。初生チタンを有するコンテナ16を取り出すことができる。チクン金属はかかる温度では反かった。近になった。東空とでなく、は取り出して、東空とでなった。東京では取り出している中では、1850 °F にかいまれてからしている中でがある。個例の冷却とでは、1850 °F にがいる場合に対している中でである。個例の冷却とでは、1850 °F に結合してがス状の塩化マグネーででは、1850 °F 近の場合に対している。個例の冷却とでは、1850 °F 以下で冷却と、自己では、100 では、100 では、100

シウム、マグネシウム金属及び酸化マグネシウム を取り入れ凝縮して回収し、プロセスにリサイク ルさせることができる。

塩素処理装置は第7図に示してあり、この装置ではセル10内で塩化マグネシウムの電解により発生した塩素をリサイクルして四塩化チタンを生成する。この塩化処理装置(全体を60で示す)は1650°Pで動作し、装置をかこむ炉62により外部からこの温度にされる。

TiO₂+2C+ 2Cl₂→TiCl₄+2CO+ △
なる反応が開示すると、この反応は発熱性であるから以後は外部からの加熱は不要である。加圧送給装置66または重力送給装置64を塩素処理装置60に結合してその中に発生した四塩化チタンをセル10に導入するための特定の位置に送給する。

第5図には四塩化チタンの重力送給装置64を示してあり、第6図にはこれに代わる圧力送給装置66を示してある。重力送給装置64は多数の弁およびコンテナを含む圧力送給装置より簡単である。しかし、設置場所が比較的低い屋根を有する場合

特開昭60-238429(10)

には高さ制限のために圧力送給装置を使用する必要がある。

第5回に例示するシステムは交互に使用される 1 対のセル10および10′を具えている。セル10は 塩化マグネシウムの電気分解が丁度終了し、その コンテナ内に2ポンドのマグネシウムを含んでい るものとする。セル10′は準備状態にあり、その 中の塩化マグネシウムが溶融さているものとする。 セル10の電気分解が終了したとき、電力がセル10 から10′にスイッチされてセル10′の電気分解が 開始される。

第5、6及び7図を参照して塩素処理装置60及び60′を含むシステムをさらに辞しく説明すると、チタン酞はミキサ/ 給鉱ホッパ74においてコークス状の炭素と混合され、弁78及び80を含む給鉱装置76を経て塩素処理装置60の上部の入口81に供給される。ライン82及び84(第7図では143)は塩素処理装置60内に発生した四塩化チタンを弁88及びライン90を経て受タンク86に送給するか、或いは弁92及びライン94を経て蒸溜スチル68のような精

製装置に送給する。ライン90は貯蔵/送給クンク86の入口98に入り込んでいる。タンク86はライン100により弁102を介して乾燥機104に連通し、乾燥機104は塩化カルシウムのペッドを含んでいる。弁106はライン108及び110を軽で排気装置には不所望な成分が大気中に尋出しないようにスクラッパを設けることができる。

四塩化ジルコニウムはシステムを結まらせ易い

ので、定期的に清掃する必要がある。四塩化ジルコニウムは水に溶けるので、定期的に水で洗浄してこれを取り除く。鉱石中の二酸化シリコンは四塩化シリコンに変換され、これは-70 でで溶酸し、57で蒸発する。四塩化シリコンおよび四塩化チタンは互いに良く溶けるので、鉱石中のシリコンは補償処理を行わないと生成されるチタン金属中に持ち込まれる。

第6図のシステムも第5図と同一の基本的なシ.

ステム構成素子を具えているが、このシステムは加圧され、塩素処理装置60から四塩化チタン製造60から四塩化チタン製造60は床レベル設置された支持機体114 上で支持され、スチル68′も床レベルに設置されません。 選髪処理装置60中に発生した四塩化チタンはポンセル10のかなり上方に位置する貯蔵タンク86′に送給される。

第7図に示すように、塩素処理装置60は電気炉62に形成された通路118内に設置され且つ電気炉62の上部120から電気炉62の床122及び支持体114に形成された通路124を経て延在する耐火管から成る内部コア116を具えている。コア116の上端及び下端は上端キャップ126及び下端は上端キャップ128は塩素注入系130を含み、これは出口134及びキャップ128の外部に突出した人口136を有する注入器132を含んでいる。入口136は電解/反応セル10からのライン140に結合される。

转期昭60-238429(11)

紅石/ コークス送給システム76は重力/機械補助システムとするのが好適であり、円筒状のミキサ/ ホッパ74をその出口がシュート160 の入口158 に至る傾斜ランプまたはペルト装置156 の上方に位置するように具えている。シュート160 の出口162 は送給管入口164 に向けられている。電気振動装置166 及び168 がペルト装置156 の上別び送給管164 の上部に配置され、鉱石/ コクス混

合物の連続送給が維持される。送給管164 は互いに連結された区分170 及び172 から成り、1 対の弁78及び80 (フェイルセイフ弁) を含む。下端区分174 は塩素処理装置60′の耐火(セラミック) 管116 の上端の内部81で終端する。

弁80が開いて単位量の混合物をその管173を 経て塩素処理装置60'に落す。上部管区分170を 2個の弁間の容積よりかない容積にすることにすることで表現られてのののののののでである。 送給 間 けい を で ない ない ない まい かい き の ない で きることが は かい で きることが で きることが で きることが で きることが で きることが は オーバック ロー 捕集器180 に 戻す。

本発明の2つの変形例を第8及び第9図に示す。これらの電解/反応セルの変形例10 % 及び10 % は前述の例とは、陰極と陽極の位置が逆になっており、陽極がグラファイトルツボ18 4 から成るセルの外匣で構成されている点が相逢する。この電極は通常のグラファイトルツボ(主としてではなく、電極グレードのグラファイトから機械加工処理により形成する必要がある。

電解/反応セル10の関極と陰極の相対位置を交

換して、電気分解処理を行うと、この場合にはチ タンを生成する還元反応を同一のセル内で行うこ とができるのみならず、セルの上部を取り替える 必要がなくなる。この構成では、空気が装置に入 り込む機会が少なくなる。従って、こうして生成 されるチタンは酸素含有量が低いものとなる。

グラファイトルツボ184 の床186 は電気絶縁体として作用する耐火材料の円板188 で覆い、塩素ガスが底186 に沿って発生しないようにする。塩素ガスはグラファイトルツボ184(陽極) の側面に沿って発生し、図に示すように溶触塩化マグネシウムの表面まで上昇し、上端190 に存在する。マグネシウムは陰極に発生し、表面に浮び上って管214 内に保持される。ヒータ192 をルツボ184 の周囲に設けてこれを加熱する。サーモカップル184を設けて温度を監視する。

塩化マグネシウムはルツボ184 の外周面に設けられたヒータ192 により加熱される。塩化マグネシウムの充填はセルが第3A図のL-1 に対応するレベルまで充填されるまで続けられる。

特開昭 GO-238429(12)

3000 アンペアで7ポルトの直流電圧が電源から セルに供給され、電気分解が開始される。電解処 理中、塩素ガスが発生し、陽極に付着し、セルか ら出て行く。セル内のレベルが第3図のレー2 に対 応するレベルに減少する時点においては、コンテ ナ16内の被体は殆どマグネシウムになり、コンテ ナ16外の被体は全て塩化マグネシウムになる。コ ンテナ16内の液体はコンテナがその底部に孔を有 しこの孔を塩化マグネシウムが自由に通り得るの で若干の塩化マグネシウムを含む。液体マグネシ ウムはその塩化マグネシウム上に浮上している。 電気分解は所定量のマグネシウムが生ずるまで統 ける。 第 3 B 図に示すレベルL-2 は約 2 ポンドの マグネシウム金属が発生する状態を示す。 4 ポン .ドのマグネシウムを生成するには、第3B図のレ ベル1-2 の約2倍のレベル1.2でスタートすればよ い。必要とされる電流は2倍、即ち6000アンペア になる。この電解処理は約4ポンドの還元剤(マ グネシウム)を生成するのに約1時間を要する。 コンテナ196 はコンテナ16と等価なものであるが、 有孔底板198 を具え、これに垂下円筒200 が裕接により固着されている。円筒200 には排出通路202が設けられている。管214 は円板204 で閉じられ円板204 には細長い垂直管206 が支持され、この管には208 において電気接続さている。

セルセクション14 'は1 対の管210,212 を互いに接合して成り、管214 のさやを構成する。管214 は管206 が通るキャップ216 を有する。

送給システム76が管206 上端に結合される。管206 は陰極として機能すると共に、電解処理の終了後に四塩化チタンをマグネシウムに送給する導管として作用する。 意元反応中に形成された塩化マグネシウムは有孔底板198 及び排出通路202 を経て排出させ、ルツボ184 内に保持する。管206は有孔コンテナキャップ207 に固着する。

セル10 の下部セクション12 ' はフランジ220 にばね予圧ポルト222 により固定されたキヤップ218 を有する。ルツポ184 の上端はキヤップ218 と当接して固着され、コネクタ224 によりキャップ218 通して電気接続が行われる。

超元反応が終了すると、コンテナ196 が管214 内を上昇してコンテナ196 から塩化マグネシウム を排出させる。

第9図には本発明の他の変形例10 を示し、本例セルは関極が第8図の例で陰極として作用するグラファイトルツボ184 の代わりに配置されたグラファイト管226 から成る点以外はセル10 と同一である。管226 は耐火台228 に設置する。

陰極は下部セクション14 * の床232 に固着された円筒ロッド230 として形成され、このロッド内には軸方向に延在する加熱素子234 が設けられている。電気接続236 は重質鋼バスバー238 により行われる。電力入力端子240 はフランジボルト242 の一方に結合され、カバー244 はセル10 ** から電気的に絶縁する。第2サーモカップル246 をコンテナ 196 * に導入することができる。管206 はキャップ 207 * にねじ込みにより固定することができる。本例電解/反応セルのその他の構成は第8 図の例と同様である。

第5及び第6図に示すシステムは1つの塩素処

理装置60 又は60 ′に接続された 2 個の反応セルを含んでいる。 3 個の反応セルを 1 個の塩素処理を配の固囲に 120 ° 間隔で配置することができる。 2 個のセルを使用してる間に第 3 のセルの保守、即ち清掃を行うことがで始かった。 りこれらせんを連続的に始める。 マグネシウムと塩素を連続的に発生さ成物コマグキる。セル内のチタンの生成は、生成物コマできる。 サイン のよう で連続的に行う。 装置 ひょう かける ことがで達続 はこれに供給する 電力により 制御することができる。

チタンスポンジは真空中で1750~1800 セに加熱する慣例の方法で精製する。真空中においてこの温度ではチタンスポンジ中のMgC1。及び
マグネシウムが蒸発する。これちは前述したよう
に回収してセルに戻す。

第 5 及び第 6 図のシステムに使用する弁は全て空気フェイルセイフ設計のものとする。 これら弁は空気圧で開き、ばねで閉じる。これがため、空気圧又は電気的故障が生じたときは弁は閉じる。こ

特開昭 60-238429 (13)

れら弁は全ての部分がテフロンシールを有するステンレススチール部品から成るものとする。このタイプの弁は液体又は気体の四塩化チタン(TiCla)を処理するのに満足であると共に塩素ガスにも好遊であることが確かめられている。

た割合で供給することができる。この割合は弁250 及び252 間の管区分の体積とこれら弁を開閉する サイクルにより決まる。四塩化チタン(TiCl₄)を 供給する理想的な割合を決定するために、サーモ カップル 246 'をモニタする。セル10、10'、10' 及び10'の下部セクションを1500'F 以下に維持す

する。装置は6000アンペアの電流を洗すため、良・ 好な接触を維持する必要がある。

膨張室258 に弁260 を設ける。弁260 は四塩化 チタンがセル10 * 又は10 ** に供給されている間開 にする。その機能はコンテナ16内の溶散マグネシ ウム上方の区域とグラファイトルツボ184 内の溶 触塩化マグネシウム上方の区域との間の圧力を等 しくすることにある。

単位銀の四塩化チタンが介252 から谷融マグクカシときに落とされるときにはおいてのある。サイクルのうちにはないのからないで変している。気はしているののためは気体のは気体でである。は、変化ので変なないが、できる。は、ないのではないが、できる。できる。サージにカはコンテナ16内のマグネッのにある。サージ圧力はコンテナ16内のマグネッのにある。サージ圧力はコンテナ16内のマグネッののようにある。サージ圧力はコンテナ16内のマグネッの場合、サージ圧力はコンテナ16内のマグネッのないかにある。サージ圧力はコンテナ16内のマグネッの場合、サージ圧力はコンテナ16内のマグネッの場合、サージ圧力はコンテナ16内のアクスを受けるというにある。

のレベルを押し下げる。これによりマグネシウム の若干量がコンテナ16の底部からセルの外部空り 川し出される。こうして押し出されたマグネシウムはないで損失になる。しれる。 このマグネシウムはセルが電気分解に使化マクス ときに発生する塩素がこれと反応して塩化マクス シウムになるので回収される。これがため、セシウムになるな事態が起こっても"自浄"作用を有する。

以上から明らかなように、本発明によば、製造

特閒昭60-238429(14)

プロセスの全ての反応性成分を密閉システム内に 保つことができ、材料の移送はセル又はレトルト から塩素処理装置に移送しこれを経てセルに戻す 塩素の移送のみである。これがため塩素は消費さ れないで、単にチタンのキャリアとして作用する。

本発明による単一框解/反応セルはマグネスによる単一框解/反応セルはマグネスにが重要を使用するが単には較して著しいエネルギーの節約を提供すことが理解される。本発明として使用されるのでは、即ちこれが電気分解されて変元がある。対したないである。発生したないできる。ができる。ができるのができる。

慣例の方法では電気分解を進めてマグネシウム 金属を生成し、これを取り出しインンゴットとし て鋳造する。この場合には、四・塩化チタンをマグ ネシウムと反応させるためにマグネシウムを抜体にする必要があるため、マグネシウムインゴットをスチールレトルト内に入れこれを容散させる必要がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明システムと関連する化学反応並 びに反応体と生成物との関係を示す図、

第2図はルチル鉱石から高純度のチタン金属スポンジを得る本発明システムの流れ図、

第3A.B.C及び.D図は本発明システムの工程を示す線図、

第4A、BおよびC図は本発明システムの電解 /反応セルの一例の第3A、B、CおよびD図に 示す工程における状態を示す立面図、

第5図は本発明システムの一例を示す線図、 第6図は本発明システムの変形例を示す線図、 第7図は第5及び第6図のシステムに使用する 塩素処理装置の立面図、

第8図は本発明による電解/反応セルの変形例の立面図、

第9図は本発明による電解/反応セルの他の変 形例の立面図である。

10, 10′,10″,10″ … 電解/反応セル

12,14:12′、14′…上部及び下部セクション

16…上端開生成物コンテナ (陰極)

22…加熱素子

34…グラファイトロッド (陽極)

42,46 … リフトロッド

50…四塩化チタン送給装置

60、60′…塩化処理装置

64… 超力送給数置

66… 圧力送給装置

62…電気炉

130 … 塩素注入装置

68. 68 ' … 蒸 翻 装 置

86. 86 ' … 四塩化チタン貯蔵タンク

76…チタン紅石/ コークス送給装置

74…ホッパ

164 …送給管

170,172 …上部セクション及び下部セクション

78,80 … 弁

166,168…振動子

176 … ランプ

180 … 補集器

184 …グラファイトルツポ (陽極)

192 … ヒータ

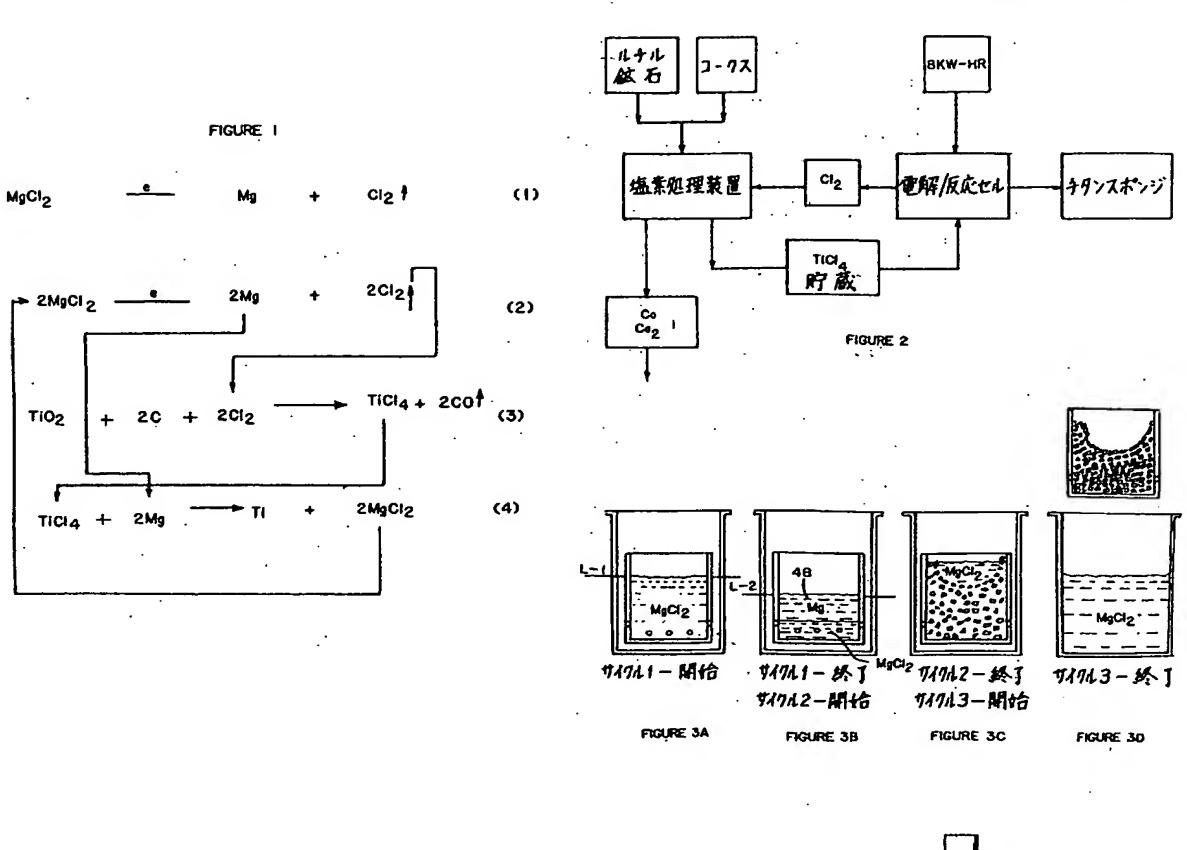
196, 196 ' … コンテナ

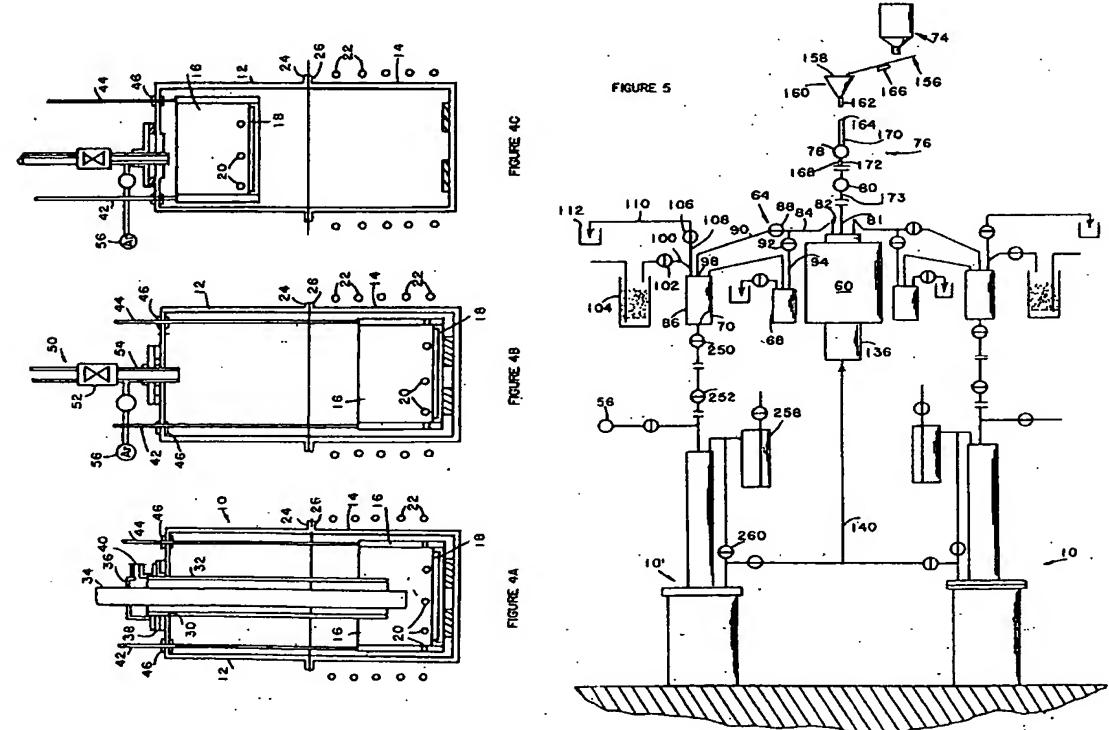
206 …四塩化チタン送給管(陰極)

226 …グラファイト管 (腹極)

230 …円筒ロッド (陰極)。

狩陽昭60-238429(15)





特問昭 60-238429**(16)**

